## LOW-REFRACTIVE EX COATING MATERIAL AND ANTIREFLECTION FILM

Patent number:

JP2002265866

**Publication date:** 

2002-09-18

Inventor:

OHATA KOICHI; YOSHIHARA TOSHIAKI

Applicant:

TOPPAN PRINTING CO LTD

Classification:

- international:

C09D183/02; C09D171/00; C09D183/08; G02B1/11;

G02B1/10; H04N5/72

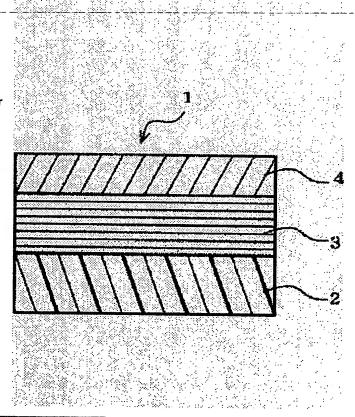
- european:

Application number: JP20010070024 20010313 Priority number(s): JP20010070024 20010313

Report a data error here

#### Abstract of **JP2002265866**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a single layer antireflection film of a lowrefractive index, excellent in abrasion resistance and an antifouling property with a fingerprint, etc. SOLUTION: The low-refractive index coating material and the antireflection film are characterized by comprising a copolymer of a composition A composed either of an organosilicon compound represented by Si(OR)4 (R is a linear or branched alkyl) or a polymer of the compound and a composition B composed either of a perfluoropolyether group-containing silicon compound represented by Rf-(OC3 F6 )n -O-(CF2 )m -(CH2)I-O-(CH2)s-Si(OR)3 (Rf is a 1-16C linear or branched perfluoroalkyl; n is an integer of 1-50; m is an integer of 0-3; I is an integer of 0-3 and satisfies 6>=m+l>0; s is an integer of 0-6; and R is an linear or branched alkyl) or a polymer of the compound.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-265866 (P2002-265866A) (43)公開日 平成14年9月18日(2002.9.18)

識別記 <del>号</del>	FΙ	•	テーマコード(参考)	
183/02	C 0 9 D	183/02	21	009
171/00		171/00	4]	038
183/08		183/08	50	058
1/11	H04N	5/72	Ä	
1/10	G 0 2 B	1/10	Α	
審査請求 未請求 請求項の数9 C	L		(全8頁)	最終頁に続く
44 ET 0001 (2001 (2001 2001)	(m) 1119E	000001	<u> </u>	
符與2001-70024 (P2001-70024)	(71)出題/			
亚帝12年2月12日(0001-0-12)				来1旦
—————————————————————————————————————	(72) 緊閉			·
	(12)96914			来1名 小版印刷
• .	(72) 窓明ま			
	(12) 9693			番1号 凸版印刷
· ·				р 2 3 разура (така
	9 •	V - V - V	-1 4	
		•		
				•
	183/02 171/00 183/08 1/11 1/10	183/02 C 0 9 D 171/00 183/08 1/11 H 0 4 N 1/10 G 0 2 B 審査請求 未請求 請求項の数 9 O L 特願2001-70024(P2001-70024) (71)出願/	183/02 CO9D 183/02 171/00 171/00 183/08 183/08 183/08 183/08 183/08 1711 HO4N 5/72 GO2B 1/10 審査請求 未請求 請求項の数9 OL 特願2001-70024(P2001-70024) (71)出願人 00000319 凸版印刷	183/02   C O 9 D 183/02   28   171/00   171/00   4月   171/00   4月   183/08   50   183/08   50   183/08   50   183/08   50   1710   A   A   A   A   A   A   A   A   A

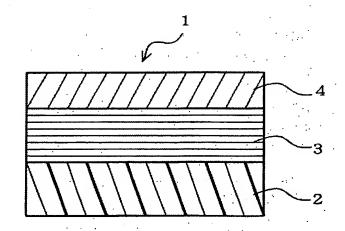
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】低屈折率コーティング剤及び反射防止フィルム

#### (57)【要約】

【課題】本発明は、耐擦過性、指紋等の防汚性に優れた 低屈折率層の単層を有する反射防止フィルムを提供する ことを目的とする。

【解決手段】Si(OR)。(Rは直鎖状または分岐状 アルキル基) で示される有機珪素化合物、又は該化合物 の重合体のいずれかからなる組成Aと、Rf-(OC3  $F_6$ )  $_n$ -O- (CF<sub>2</sub>)  $_m$ - (CH<sub>2</sub>)  $_1$ -O- (CH<sub>2</sub>)  $_s$ -Si (OR) a (Rfは炭素数1~16の直鎖状また は分岐状パーフルオロアルキル基、nは1~50の整 数、mは0~3の整数、1は0~3の整数、sは0~6 の整数、但し、6≥m+1>0、Rは直鎖状または分岐 状アルキル基)で示されるパーフルオロポリエーテル基 含有珪素化合物、又は該化合物の重合体のいずれかから なる組成Bとの共重合体からなることを特徴とする低屈 折率コーティング剤及び反射防止フィルムである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(1)で示される有機珪素化合 物、若しくはこの有機珪素化合物の重合体のいずれかか らなる組成物Aと、下記一般式(2)で示されるパーフ ルオロポリエーテル基含有珪素化合物、若しくはこのパ\*

 $R f - (OC_3F_6)_n - O - (CF_2)_m - (CH_2)_1 - O - (CH_2)_s - S$ 

(但し、Rfは炭素数1~16の直鎖状または分岐状パ ーフルオロアルキル基、nは1~50の整数、mは0~ 10 3の整数、1は0~3の整数、sは0~6の整数、但 し、6≥m+1>0、Rは直鎖状または分岐状アルキル 基である)

【請求項2】請求項1記載の低屈折率コーティング剤に おいて、組成物Aと組成物Bの混合モル比が、モル%で 表したとき50:50~99:1であることを特徴とす る低屈折率コーティング剤。

【請求項3】前記低屈折率コーティング剤に、平均粒径 0. 5~200nmの中空シリカゾルを添加したことを 特徴とする請求項1又は2記載の低屈折率コーティング 20

【請求項4】前記中空シリカゾルの添加量が5~95w t%であり、その屈折率が1.40~1.34の範囲で あることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の 低屈折率コーティング剤。

【請求項5】透明基材上に、請求項1ないし4のいずれ かの低屈折率コーティング剤を塗布し、低屈折率層を設 けたことを特徴とする反射防止フィルム。

【請求項6】前記透明基材と低屈折率層との間にハード コート層を設けたことを特徴とする請求項5記載の反射 30 防止フィルム。

【請求項7】前記ハードコート層が、 (メタ) アクリロ イルオキシ基を含有する多官能性モノマーを主成分とす る重合体からなることを特徴とする請求項6記載の反射

【請求項8】前記ハードコート層の低屈折率層を設ける 面を表面処理したことを特徴とする請求項6又は7記載 の反射防止フィルム。

【請求項9】前記表面処理が、アルカリ処理であること を特徴とする請求項8記載の反射防止フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低屈折率コーティ ング剤、およびこの低屈折率コーティング剤を透明基材 上に設けたディスプレイ(液晶ディスプレイ、CRTデ ィスプレイ、プロジェクションディスプレイ、プラズマ ディスプレイ、ELディスプレイ等)の表示画面表面に. 適用される反射防止フィルムに関するものである。

[0002]

\*ーフルオロポリエーテル基含有珪素化合物の重合体のい ずれかからなる組成物Bとの共重合体からなることを特 徴とする低屈折率コーティング剤。

 $Si(OR)_4 \cdots (1)$ 

(但し、Rは直鎖状または分岐状アルキル基である)

外光などが入射するような環境下で使用される。この外 光などの入射光は、ディスプレイ表面等において正反射 され、反射像が表示光と混合し表示品質を低下させ、表 示画像を見にくくしている。特に、最近のオフィスのO A化に伴い、コンピューターを使用する頻度が増し、デ ィスプレイと相対していることが長時間化した。これに より反射像等による表示品質の低下は、目の疲労など健 康障害等を引き起こす要因とも考えられている。更に は、近年ではアウトドアライフの普及に伴い、各種ディ スプレイを室外で使用する機会が益々増える傾向にあ り、表示品質をより向上して表示画像を明確に認識でき るような要求が出てきている。

【0003】これらの要求を満たす為の例として、透明 プラスチックフィルム基材の表面に透明な微粒子を含む コーティング層を形成し、凹凸状の表面により外光を乱 反射させることが知られている。

【0004】これとは別に、透明プラスチックフィルム 基材の表面に、金属酸化物などから成る高屈折率層と低 屈折率層を積層した、或いは無機化合物や有機フッ素化 合物などの低屈折率層を単層で形成した可視光の広範囲 にわたり反射防止効果を有する反射防止フィルムをディ スプレイ表面に張り合わせる等して利用することが知ら れている。

【0005】上記の金属化合物などから成る高屈折率層 と低屈折率層を積層した、或いは無機化合物や有機フッ 素化合物などの低屈折率層を単層で形成した反射防止層 は、一般的に、PVD (Physical Vapor Deposition)法(真空蒸着法、反応性蒸着 法、イオンビームアシスト法、スパッタリング法、イオ ンプレーティング法等)、CVD(Chemical Vapor Deposition) 法等のドライコー ティング法により形成される。このようなドライコーテ ィング法は、基材の大きさが限定され、又、連続生産に は適さなく、生産コストが高いという欠点が有る。

【0006】そこで、大面積化、及び連続生産が可能で 有るために低コスト化が可能なウェットコーティング法 (ディップコーティング法、スピンコーティング法、フ ローコーティング法、スプレーコーティング法、ロール . コーティング法、グラビアロールコーティング法、エア ドクターコーティング法、プレードコーティング法、ワ イヤードクターコーティング法、ナイフコーティング

【従来の技術】多くのディスプレイは、室内外を問わず 50 法、リバースコーティング法、トランスファロールコー

3

ティング法、マイクログラビアコーティング法、キスコーティング法、キャストコーティング法、スロットオリフィスコーティング法、カレンダーコーティング法、ダイコーティング法等)による反射防止フィルムの生産が注目されている。

【0007】ウェットコーティング法による低屈折率層 を得る手段としては、①屈折率の低いフッ素元素を含有 する材料を用いる手法と、②層中に空孔を設け、空気の 混入により屈折率を低くする手法とに大別される。上記 の手法により、低屈折率層を構成する具体的な材料とし ては、フッ素含有有機材料、低屈折率の微粒子等が挙げ られ、これらの材料を単独に、或いは組み合わせること が提案されている。例えば、特開平2-19801号公 報には、フッ素含有有機材料を用いることが提案されて いる。特開平6-230201号公報には、フッ素含有 有機材料と低屈折率微粒子を用いることが提案されてい る。特開平7-331115号公報には、フッ素含有有 機材料とアルコキシシランを用いることが提案されてい る。特開平8-211202号公報には、アルコキシシ ランと低屈折率微粒子を用いることが提案されている。 [8000]

【発明が解決しようとする課題】この反射防止フィルムの最外層に使用する低屈折率層は、屈折率が低いことはもちろん、擦過などによる傷が付きにくいことが必要である。又、人が使用するにあたって、指紋、皮脂、汗、化粧品などの汚れが付着することを防止し、また、付着しても容易に拭き取れるようにしなければならない。

R f - (OC<sub>3</sub>F<sub>6</sub>) n-O- (CF<sub>2</sub>) n- (CH<sub>2</sub>) 1-O- (CH<sub>2</sub>) s-S i (OR) 3 ····· (2)

(但し、R f は炭素数  $1\sim16$  の直鎖状または分岐状パーフルオロアルキル基、nは  $1\sim50$  の整数、mは  $0\sim3$  の整数、1は  $0\sim3$  の整数、s は  $0\sim6$  の整数、但し、 $6 \ge m+1>0$ 、R は直鎖状または分岐状アルキル基である)

【0014】請求項2に係る発明は、請求項1記載の低屈折率コーティング剤において、組成物Aと組成物Bの混合モル比が、モル%で表したとき50:50~99:1であることを特徴とする。

【0015】請求項3に係る発明は、請求項1又は2記 40 載の低屈折率コーティング剤において、平均粒径0.5 ~200nmの中空シリカゾルを添加したことを特徴と する。

【0016】請求項4に係る発明は、請求項1~3のいずれかに記載の低屈折率コーティング剤において、前記中空シリカゾルの添加量が5~9~5~w~t~%であり、その屈折率が1.~4~0~1.~3~4~0範囲であることを特徴とする。

【0017】請求項5に係る発明は、透明基材上に、請求項1ないし4のいずれかの低屈折率コーティング剤を 50

\*【0009】しかし、従来技術においての低屈折率層は、屈折率、機械強度、防汚性の特性を全て満足することが出来ない。これらの特性を全て満たしていなければ、実用上、低屈折率層の単層を有する反射防止フィルムに使用することは出来ない。

【0010】本発明は、以上のような従来技術の課題を解決しようとするものであり、屈折率が非常に低く、擦過などによる低屈折率層の表面に傷が付きにくく、低屈折率層の剥離がなく、また低屈折率層の表面に、指紋、皮脂、汗、化粧品などの汚れが付着することを防止し、付着しても容易に拭き取ることが可能な低屈折率層の単層を有する反射防止フィルムを提供することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、請求項1に係る発明は、下記一般式 (1) で示される有機珪素化合物、若しくはこの有機珪素化合物の重合体のいずれかからなる組成物Aと、下記一般式 (2) で示されるパーフルオロポリエーテル基含有珪素化合物、若しくはこのパーフルオロポリエーテル基含有珪素化合物の重合体のいずれかからなる組成物Bとの共重合体からなることを特徴とする低屈折率コーティング剤である。

【0012】Si (OR)。・・・・・(1) (但し、Rは直鎖状または分岐状アルキル基である) 【0013】

塗布し、低屈折率層を設けたことを特徴とする反射防止 フィルムである。

【0018】請求項6に係る発明は、請求項5記載の反射防止フィルムにおいて、前記透明基材と低屈折率層との間にハードコート層を設けたことを特徴とする。

【0019】請求項7に係る発明は、請求項6記載の反射防止フィルムにおいて、前記ハードコート層が、(メタ)アクリロイルオキシ基を含有する多官能性モノマーを主成分とする重合体からなることを特徴とする。

【0020】請求項8に係る発明は、請求項6又は7記 載の反射防止フィルムにおいて、前記ハードコート層の 低屈折率層を設ける面を表面処理したことを特徴とす ス

【0021】請求項9に係る発明は、請求項8記載の反射防止フィルムにおいて、前記表面処理が、アルカリ処理であることを特徴とする。

#### [0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 図1は、本発明の反射防止フィルムの一例を示した断面 図である。図に示すように、透明プラスチックフィルム

m 2 0 0 2

基材2上の少なくとも片面に、ハードコート層3、低屈 折率層4を形成した場合の反射防止フィルム1である。【0023】透明プラスチックフィルム基材2としては、種々の有機高分子からなる基材をあげることができる。通常、光学部材として使用される基材は、透明性、屈折率、分散などの光学特性、さらには耐衝撃性、耐熱性、耐久性などの諸物性の点から、ポリオレフィン系(ポリエチレン、ポリプロピレン等)、ポリエステル系(ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等)、ポリアミド系(ナイロンー6、ナイロンー66等)、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、エチレンビニルアルコール、アクリル、セルロース系(トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、セロファン等)等、或いはこれらの有機高分子の共重合体などからなっている。

【0024】これらの透明プラスチックフィルム基材を 構成する有機高分子に、公知の添加剤、例えば、帯電防 止剤、紫外線吸収剤、可塑剤、滑剤、着色剤、酸化防止 剤、難燃剤等を含有させたものも使用することができ る。

【0025】また、この透明プラスチックフィルム基材としては、単層、あるいは複数の有機高分子を積層したものでも良い。また、その厚みは、特に限定されるものではないが、70~200μmが好ましい。

【0026】ハードコート層3は、透明プラスチック基 材表面の硬度を向上させ、鉛筆等の荷重のかかる引っ掻 きによる傷を防止し、また、透明プラスチックフィルム 基材の屈曲による反射防止層のクラック発生を抑制する ことができ、反射防止フィルムの機械的強度が改善でき る。ハードコート層は1分子中に2個以上の(メタ)ア クリロイルオキシ基を含有する多官能性モノマーを主成 分とする重合物からなる。多官能性モノマーとしては、 1, 4ープタンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオ ペンチルグリコール (メタ) アクリレート、エチレング リコールジ (メタ) アクリレート、トリエチレングリコ ールジ(メタ)アクリレート、トリプロピレングリコー ルジ (メタ) アクリレート、ジプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、3-メチルペンタンジオールジ (メタ) アクリレート、ジエチレングリコールビス B-(メタ) アクリロイルオキシプロピネート、トリメチロ ールエタントリ(メタ)アクリレート、トリメチロール プロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリト ールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトー ルヘキサ (メタ) アクリレート、トリ (2-ヒドロキシ エチル) イソシアネートジ (メタ) アクリレート、ペン タエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、2,3 ーピス (メタ) アクリロイルオキシエチルオキシメチル [2. 2. 1] ヘプタン、ポリ1, 2ープタジエンジ (メタ) アクリレート、1, 2-ビス (メタ) アクリロ 50 イルオキシメチルヘキサン、ノナエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、テトラデカンエチレングリコー ルジ (メタ) アクリレート、10ーデカンジオール (メ タ) アクリレート、3、8ーピス(メタ) アクリロイル: オキシメチルトリシクロ [5.2.10] デカン、水素 添加ピスフェノールAジ(メタ)アクリレート、2,2 ーピス (4ー (メタ) アクリロイルオキシジエトキシフ ェニル)プロパン、1、4ービス((メタ)アクリロイ ルオキシメチル) シクロヘキサン、ヒドロキシピバリン 酸エステルネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレ ート、ビスフェノールAジグリシジルエーテルジ(メ タ) アクリレート、エポキシ変成ビスフェノールAジ (メタ) アクリレート等を挙げることができる。多官能 モノマーは、一種類のみを使用しても良いし、二種類以 上を併用しても良い。また、必要で有れば単官能モノマ ーと併用して共重合させることもできる。

【0027】ハードコート層は、透明プラスチックフィルム基材と屈折率が同等もしくは近似していることがより好ましい。膜厚は $3\mu$ m以上あれば十分な強度となるが、透明性、塗工精度、取り扱いから $5\sim7\mu$ mの範囲が好ましい。

【0028】前記ハードコート層に平均粒径0.01~3μmの無機或いは有機物微粒子を混合分散させる。または表面形状を凹凸させることで一般的にアンチグレアと呼ばれる光拡散性処理を施すことが出来る。これらの微粒子は透明であれば特に限定されるものではないが、低屈折率材料が好ましく、酸化珪素、フッ化マグネシウムが安定性、耐熱性等で好ましい。これらのハードコート層は均一に塗布されるものであれば、塗布方法はいかなる方法でも構わない。

【0029】ハードコート層上に本発明の低屈折率コー ティング剤を塗工する前に、表面処理を行うことが必要 である。表面処理を行うことにより、ハードコート層と 低屈折率層との密着性を向上させることができる。ハー ドコート層の表面処理としては、高周波放電プラズマ 法、電子ピーム法、イオンピーム法、蒸着法、スパッタ リング法、アルカリ処理法、酸処理法、コロナ処理法、 大気圧グロー放電プラズマ法等を挙げることができる。 特に、アルカリ処理法が有効である。アルカリ処理に使 40. 用するアルカリ水溶液としては、例えば、水酸化ナトリ ウム、水酸化カリウム等の水溶液、それらに更にアルコ ール等の各種有機溶媒を加えたアルカリ水溶液等を挙げ ることができる。アルカリ処理の条件は、例えば、水酸 化ナトリウム水溶液を用いた場合、0.1~10Nの濃 度の水溶液として使用することが望ましく、更には、1 ~2Nの濃度が望ましい。また、アルカリ水溶液の温度 は、0~100℃、好ましくは、20~80℃である。 アルカリ処理の時間は、0.01~10時間、好ましく は、0.1~1時間である。

【0030】本発明の低屈折率コーティング剤は、下記

10

一般式 (1) で示される有機珪素化合物、若しくはこの \*エーテル基含有珪素化合物の重合体のいずれかからなる 有機珪素化合物の重合体のいずれかからなる組成物A と、下記一般式(2)で示されるパーフルオロポリエー テル基含有珪素化合物、若しくはこのパーフルオロポリ\*

i (OR) a

組成物Bとの共重合体からなることを特徴とする。 [0031] Si (OR) 4 · · · · · (1)

[0032]

 $R f - (OC_3F_6)_n - O - (CF_2)_m - (CH_2)_1 - O - (CH_2)_3 - S$ 

2)

【0033】一般式(1)において、Rは直鎖状または 分岐状アルキル基であり、一般式(1)で表される有機 珪素化合物としては、Si (OCH<sub>3</sub>) 4、Si (OC<sub>2</sub>  $H_5$ ) 4, Si (OC<sub>3</sub> $H_7$ ) 4, Si (OCH (C H<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) ]<sub>4</sub>、Si (OC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>4</sub>等が例示でき、それら を単独に、あるいは2種類以上併せて用いてもよい。

【0034】次に、一般式(2)で表されるパーフルオ ロポリエーテル基含有珪素化合物に関して説明する。一 般式 -(2) において、-R-f-は炭素数1~-1-6の直鎖状ま たは分岐状パーフルオロアルキル基であり、特に、CF 3<sup>-</sup>、C<sub>2</sub>F<sub>5</sub>-、C<sub>3</sub>F<sub>7</sub>-が好ましい。Rは炭素数1~ 5の直鎖状または分岐状アルキル基であり、特に、-O CH<sub>3</sub>、一OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>が好ましい。また、nは1~50の 整数、mは0~3の整数、1は0~3の整数、sは0~ 6の整数、但し、6≥m+1>0である。

【0035】上記一般式(1)で表される有機珪素化合 物、又は一般式(2)で表されるパーフルオロポリエー テル基含有珪素化合物を用いて重合体を、或いは、一般 式(1)で表される有機珪素化合物、若しくはその重合 体と、一般式(2)で表されるパーフルオロポリエーテ ル基含有珪素化合物、若しくはその重合体を用いて共重 合体を作製する方法は限定されないが、加水分解によっ て作製するにあたっての触媒としては、公知であり、塩 酸、蓚酸、硝酸、酢酸、フッ酸、ギ酸、リン酸、蓚酸、 アンモニア、アルミニウムアセトナート、ジプチルスズ ラウレート、オクチル酸スズ化合物、メタンスルホン 酸、トリクロロメタンスルホン酸、パラトルエンスルホ ン酸、トリフロロ酢酸等が例示でき、それらを単独に、 或いは2種類以上併せて用いてもよい。

【0036】上記の低屈折率コーティング剤に、中空シ リカゾルを添加することにより、低屈折率化が可能とな る。中空シリカゾルは内部に空気を含有しているため に、それ自身の屈折率は、通常のシリカ (屈折率=1. 46) と比較して著しく低い (屈折率=1.34)。ま た、この中空シリカゾルを低屈折率コーティング 剤に 添加した場合、このシリカゾルは中空であるために、マ トリックスである有機珪素化合物、パーフルオロポリエ ーテル基含有珪素化合物がシリカゾル内部に浸漬するこ とが無く、屈折率の上昇を防ぐことが出来る。

【0037】中空シリカゾルの平均粒径は、0.5~2 00nmの範囲内であれは良い。この平均粒径が200 nmよりも大きくなると、低屈折率層の表面においてレ イリー散乱によって光が散乱され、白っぽく見え、その 50

透明性が低下する。また、この平均粒径が 0.5 nm未 満であると、中空シリカゾルが凝集しやすくなってしま う。

【0038】前記低屈折率コーティング剤は、通常、揮 発性溶媒に希釈して塗布される。希釈溶媒として用いら れるものは、特に限定されないが、組成物の安定性、ハ ードコート層に対する濡れ性、揮発性などを考慮して、 メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノー --ル、-2--メートキシエタノール等のアルコール類、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソプチル等のケトン 類、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル 類、ジイソプロピルエーテル等のエーテル類、エチレン 20 グリコール、プロピレングリコール、ヘキシレングリコ ール等のグリコール類、エチルセロソルブ、ブチルセロ ソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール等の グリコールエーテル類、ヘキサン、ヘプタン、オクタン 等の脂肪族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素、ベンゼ ン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、N-メチ ルピロリドン、ジメチルホルムアミド等が挙げられる。 また、溶媒は1種類のみならず2種類以上の混合物とし て用いることも可能である。

【0039】前記低屈折率コーティング剤は、ウェット コーティング法(ディップコーティング法、スピンコー ティング法、フローコーティング法、スプレーコーティ ング法、ロールコーティング法、グラビアロールコーテ ィング法、エアドクターコーティング法、プレードコー ティング法、ワイヤードクターコーティング法、ナイフ コーティング法、リバースコーティング法、トランスフ ァロールコーティング法、マイクログラビアコーティン グ法、キスコーティング法、キャストコーティング法、 スロットオリフィスコーティング法、カレンダーコーテ ィング法、ダイコーティング法等)により表面処理を行 ったハードコート層上に塗工される。塗工後、加熱乾燥 により塗膜中の溶媒を揮発させ、その後、加熱、加湿、 紫外線照射、電子線照射等を行い逾膜を硬化させる。

【0040】本発明の低屈折率コーティング剤を用いて 形成された低屈折率層の屈折率は、前記透明プラスチッ クフィルム基材、ハードコート層のいずれの屈折率より も低い値であり、また、この低屈折率層の厚さ(d) は、低屈折率層の屈折率をnとすると、nd=2/4で あることが好ましい。

[0041]

【実施例】以下、本発明の実施例について詳細に説明す

**侍開2002-265866** 

るが、本発明は実施例に限定されるものではない。 【0042】〈実施例1〉

(ハードコート層の形成) 透明プラスチックフィルム基 材2としてTACフィルム(厚さ80μm)を用いた。 また、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、及 びペンタエリスリトールテトラアクリレートを用いてハ ードコート層用の塗布液を調整した。このハードコート 層用塗布液をマイクログラビア法を用いてTACフィル ム上に膜厚5μmで塗布し、120Wのメタルハライド ランプを20cmの距離から10sec. 照射すること 10 マトリックスに対して、平均粒径60mmの中空シリカ により、ハードコート層3を形成した。

(表面処理) 上記のハードコート層を形成したTACフ ィルムを、50℃に加熱した1.5N=NaOH水溶液 に2分間浸漬しアルカリ処理を行い、水洗後、その後、 0. 5 w t %-H₂SO₄水溶液に室温で30秒間浸漬し 中和させ、水洗、乾燥を行った。

(低屈折率層の作製) Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) 4を95mol %,  $C_3F_7$ —  $(OC_{3F6})_{24}$ —O—  $(CF_2)_{2}$ — $C_2H_4$ —O—CH<sub>2</sub>Si(OCH<sub>3</sub>)₃を5mol%で混合し、 1. 0 N-HC 1 を触媒に用いた低屈折率コーティング 20 剤を作製した。上記表面処理を行ったハードコート層を 形成したTACフィルム上にマイクログラビア法を用い てコーティング溶液を膜厚100mmで塗布し、120 **℃で1分間乾燥を行うことにより、低屈折率層4を形成** 

【0043】〈実施例2〉ハードコート層の形成、及び 表面処理は実施例1と同一である。

(低屈折率層の作製) Si (OC₂H<sub>6</sub>) 4を95mol %,  $C_3F_7$ —  $(OC_3F_6)_{24}$ —O—  $(CF_2)_2$ — $C_2H_4$ -O-CH<sub>2</sub>Si (OCH<sub>3</sub>) <sub>3</sub>を5mol%で混合した 30 マトリックスに対して、平均粒径60nmの中空シリカ ゾルを50wt%添加し、1.0N-HC1を触媒に用 いた低屈折率コーティング剤を作製した。上記表面処理 を行ったハードコート層を形成したTACフィルム上に マイクログラビア法を用いてコーティング溶液を膜厚1 00 n mで塗布し、120℃で1分間乾燥を行うことに より、低屈折率層を形成した。

【0044】〈実施例3〉ハードコート層の形成、及び 表面処理は実施例1と同一である。

(低屈折率層の作製) Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) 4(A) と、C<sub>3</sub> 40  $F_7 - (OC_3F_6)_{24} - O - (CF_2)_2 - C_2H_4 - O -$ CH<sub>2</sub>Si (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(B) の混合モル%を20:8 0、80:20、95:5とした3種類のマトリックス に対して、平均粒径60nmの中空シリカゾルを10w t%添加し、1.0N-HClを触媒に用いた3種類の 低屈折率コーティング剤を作製した。上記で作製したア ルカリ処理を行ったハードコート層付きTACフィルム 基材上にマイクログラビア法を用いて膜厚100nmで **逾布し、120℃で1分間乾燥を行うことにより、低屈** 折率層を形成した。実施例1と同一の表面処理を行った 50

ハードコート層を形成したTACフィルム上にマイクロ グラビア法を用いて3種類の低屈折率コーティング剤を 各々膜厚100mmで塗布し、120℃で1分間乾燥を 行うことにより、低屈折率層を形成した。

【0045】〈実施例4〉ハードコート層の形成、及び 表面処理は実施例1と同一である。

(低屈折率層の作製) Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) 4を95mol %,  $C_3F_7$ —  $(OC_3F_6)_{24}$ —O—  $(CF_2)_2$ — $C_2H_4$ —O—CH₂Si(OCH₃)₃を5mol%で混合した ゾルの添加量を5、10、50、75wt%とした4種 類を、1.0N-HClを触媒に用いた4種類の低屈折 率コーティング剤を作製した。実施例1と同一の表面処 理を行ったハードコート層を形成したTACフィルム上 にマイクログラビア法を用いて4種類の低屈折率コーテ ィング剤を各々膜厚100nmで塗布し、120℃で1 分間乾燥を行うことにより、低屈折率層を形成した。

【0046】〈比較例1〉ハードコート層の形成、及び 表面処理は実施例1と同一である。

(低屈折率層の作製) Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) 4を100mo 1%とし、1. 0N-HClを触媒に用いた低屈折率コ ーティング剤を作製した。実施例1と同一の表面処理を 行ったハードコート層を形成したTACフィルム上にマ イクログラビア法を用いて低屈折率コーティング剤を膜 厚100nmで塗布し、120℃で1分間乾燥を行うこ とにより、低屈折率層を形成した。

【0047】上記の実施例、比較例において、各種物性 評価方法と評価結果を以下に示す。

【0048】(各種物性評価方法)

- (a) 光学特性
- (a) -1 反射率測定:フィルム面をサンドペーパー でこすり、艶消しの黒色塗料を塗布した後、波長550 nmの光の入射角5°での片面の反射率を測定した。
  - (b) 防汚性
- (b) -1 接触角測定:接触角計 [CA-X型:協和 界面科学(株)製]を用いて、乾燥状態(20℃-65 %RH) で直径1. 8 μ l の液滴を針先に作り、これを 基材 (固体) の表面に接触させて液滴を作った。接触角 とは、固体と液体が接する点における液体表面に対する 接線と固体表面がなす角で、液体を含む方の角度で定義 した。液体には、蒸留水を使用した。
- (b) -2 油性ペンの拭き取り性:基材表面に付着し た油性ペンをセルロース製不織布〔ベンコットM-3: 旭化成(株)製〕で拭き取り、その取れ易さを目視判定 を行った。判定基準を以下に示す。
- 〇:油性ペンを完全に拭き取ることが出来る。
- △:油性ペンの拭き取り跡が残る。
- ×:油性ペンを拭き取ることが出来ない。
- (b) -3 指紋の拭き取り性:基材表面に付着した指 紋をセルロース製不織布 [ベンコットM-3:旭化成

11 (株) 製] で拭き取り、その取れ易さを目視判定を行った。判定基準を以下に示す。

〇:指紋を完全に拭き取ることが出来る。

△: 指紋の拭き取り跡が残る。

×:指紋の拭き取り跡が拡がり、拭き取ることが出来ない。

#### (c)機械強度

(c) -1 耐擦傷性:基材表面をスチールウール〔ボンスター#0000:日本スチールウール(株)製〕により250g/cm2で20回擦り、傷の有無を目視判 10定を行った(スチールウール試験)。判定基準を以下に示す。

○:傷を確認することが出来ない。

△:数本傷を確認できる。

×:傷が多数確認できる。

(c) -2 密着性: 基材表面を1 mm角100点カット後、粘着セロハンテープ [ニチバン(株)製工業用24 mm巾セロテープ)による剥離の有無を目視判定を行った (クロスカットテープピール試験)。

【0049】(各種物性評価結果)表1に実施例1, 2、比較例1の評価結果を、表2に実施例3の評価結 果、又表3に実施例4の評価結果を示す。

#### [0050]

#### 【表1】

	光学特性	防污性			機械強度		
·	反射率 (%)	接触角 (* )	油性ペン 試き取り性	指軟 試き取り性	耐機信性 (スチールケール試験)	田美性 (知なットテープ ピール試験)	
実施例1	1.61	. 111.2	0	0	0 .	0/100	
実施例2	0.75	110.9	0	0	0	0/100	
进数例1	2.11	76.4	×	×	0	0/100	

#### [0051]

#### 20 【表2】

実施例3	А	В	光学特性	防污性			機械強度		
		•	反射率 (%)	接触角	油性ペン 試き取り性	指紋 拭き取り性	耐燃傷性 (XF-1/)-/試験)	密若性 (クロスオォットテープ ピール試験)	
İ	20	80	0.30	112.0	0	0	×	80/100	
	80	20	0.52	111.3	0	0	. Д	21/100	
	95	5	.0.75	110.9	0	. 0	0	0/100	

#### [0052]

#### 【表3】

実施例4	中空》9hy° \$ 添加量 (wt%)	光学特性		防汚性		·機械強艦	
		反射率 (%)	接触角 (* )	油性ペン 拭き取り性	指紋 拭き取り性	耐機保住 (35-147-131度)	密着性 ・(クロスカットタープ ピール試験)
	5	1.49	110.2	0	0	0	0/100
	10	1.02	110.9	0	0	0	0/100
	- 50	0.75	109.9	0	0	0	- 0/100
	75	0.51	109.3	0	0	Δ	10/100

#### [0053]

【発明の効果】本発明は、透明プラスチックフィルム基材上の少なくとも片面に、多官能性モノマーを主成分とする重合体からなるハードコート層を設け、そのハード 40コート層表面にアルカリ処理などの前処理を施した後、有機珪素化合物、中空シリカゾルからなる低屈折率コーティング剤を塗布してなる低屈折率層を有していることから、屈折率が非常に低く、擦過などによる低屈折率層の表面に傷が付きにくく、低屈折率層の剥離がなく、また、低屈折率層の表面に、指紋、皮脂、汗、化粧品などの汚れが付着することを防止し、付着しても容易に拭き取ることが可能な低屈折率層の単層を有する反射防止フ

ィルムを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の反射防止フィルムの一例を示す断面図 である。

【図2】本発明の低屈折率層の断面図である。

【符号の説明】

1・・・反射防止フィルム

2・・・基材

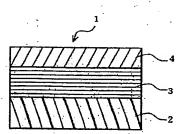
3・・・ハードコート層

4・・・低屈折率層

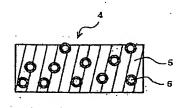
5・・・マトリックス

6・・・中空シリカゾル

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

H04N

いって

.

G 0 2 B 1/1

デーマコート\* (参考)

Fターム(参考) 2K009 AA02 AA15 BB28 CC09 CC24 CC42 DD02

4J038 DL031 DL072 HA446 JC32
KA06 KA21 NA19 PB03 PB08
PC08

5C058 AA01 BA08 BA30 DA01

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.